



# INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa

<http://www.ite.waw.pl>



**INNOWACYJNA  
GOSPODARKA**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



DKZ/60/2009

Warszawa, dnia 21.07.2009 r.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę urządzenia do osadzania warstw dielektrycznych metodą sputteringu.**

W związku z pytaniami:

1. *Czy Zamawiający przewiduje „upgrade” systemu sputteringu w przypadku zmian kierunku badań w przyszłości, w ciągu 3 – 5 lat?*
2. *Czy Zamawiający ma zamiar wytwarzać warstwy optyczne?*
3. *Czy Zamawiający ma zamiar używać systemu do pilotowej lub nisko ilościowej / R&D produkcji?*

uprzejmie informujemy, że:

Ad. 1

Zamawiający nie przewiduje zmian kierunku badań w przyszłości (3 – 5 lat).

Ad.2

Zamawiający będzie wykonywał warstwy antyrefleksyjne oraz wysokoodbiciowe.

Ad. 3

Zamawiający nie wyklucza R&D produkcji.

Zastępca Dyrektora

Mgr inż. Zbigniew Poznański